66668

ツインヘリカルアンジュレータによる円偏光の 高速ヘリシティ反転を用いた軟 X 線円二色性測定

室 隆桂之 財団法人高輝度光科学研究センター 〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都 1-1-1

要旨 SPring-8の軟X線ビームラインBL25SUにおいて、ツインヘリカルアンジュレータによる円偏光の高速ヘリシティ反転の利用が始まっている。微小な信号強度の差を観測する円二色性(CD)測定では、左右の円偏光に対するデータ取得の時間差を出来る限り短縮することが実験精度の向上に繋がる。また、高速かつ交流のヘリシティ反転は、ロックインアンプを用いた高精度なCD測定を可能にする。これまで観測が難しかった生体物質の自然円二色性等、微小なCD測定への適用が期待できる。BL25SUにおける高速ヘリシティ反転を用いたCD測定の性能と、利用の現状を報告する。

1. はじめに

放射光施設によって供給される軟X線円偏光の利用 は、近年ますます盛んになってきた。これは、過去20年 ほどの間に、円二色性(CD)から有益な情報を得るいく つかの手法が提唱され、発達してきたことによる。代表的 な例が、強磁性体における軟X線吸収(XAS)の磁気円 二色性(MCD)である¹⁾。吸収測定という比較的簡易な 実験によって元素選択的に磁気モーメントの情報が得られ ることから、磁性研究の分野で有力な測定手段としての地 位を確立しつつある。最近では、XAS-MCDを応用した 磁区イメージングも注目されている^{2,3)}。CDは磁性体以外 の研究にも利用される。光電子回折のCDでは、固体の原 子配列を直接観測する手法が提唱された⁴⁾。つい最近で は、生体物質における軟X線自然円二色性(NCD)が初 めて報告されている⁵⁾。

CD 実験の発展の背景には、軟 X 線円偏光を供給する挿 入光源(ヘリカルアンジュレータ)が実用化されたことが ある^{6,7)}。上述のような CD 実験には、高輝度かつ高い偏 光度の円偏光が求められる。これを供給するヘリカルアン ジュレータの出現は、CD 測定の発展を大きく促進した。 残された課題は、円偏光のヘリシティ反転である。言うま でもなく CD 実験ではヘリシティ反転が必要であるが、実 験を高精度かつ短時間で行うためには高速でのヘリシティ 反転が必要である。可視光のように偏光子が存在する領域 ではヘリシティの反転は容易である。可視光用の偏光変調 素子を用いてヘリシティを交流的に高速で切り換え、ロッ クインアンプを用いて精度良く CD を検出する手法も用い られている⁸⁾。しかし、軟 X 線領域をカバーする偏光子は 現在のところ無い。よって、ヘリシティは光源側で反転さ せる必要がある。また、軟 X 線領域で用いられる斜入射 分光器は光の偏光度を良く保存するため、光源でのヘリシ ティ反転にとって都合が良い。現在、軟X線円偏光のヘ リシティを高速で反転させる取り組みは、前述のCD測定 の隆盛とあいまって、各国の放射光施設で行われてい る⁹⁻¹¹⁾。ここでは、SPring-8の軟X線ビームライン BL25SU¹²⁻¹⁴⁾において最近実用化されたツインヘリカルア ンジュレータ(THU)によるヘリシティ反転について、 CD測定への利用の現状を報告する。

2. THU による円偏光ヘリシティ反転

THUによる円偏光ヘリシティ反転の方法を Fig. 1に示 す^{6,7,15,16)}。2台のヘリカルアンジュレータ(上流側を ID1,下流側を ID2 とする)が電子軌道直線部に直列に置 かれ,その前後および中央に5台の電磁石(キッカーマ グネット)が配置されている。ID1 と ID2 はそれぞれ逆 の円偏光にセットされている。ここでは ID1 が右回りで ID2 が左回り円偏光とする。キッカーマグネットは、それ ぞれの ID 位置でバンプ軌道と呼ばれる電子軌道の折れ曲



Fig. 1 Helicity switching performed by the twin helical undulators with the kicker magnets.

がりを作ることができる。ID1 でバンプ軌道ができると, ID1 からの放射はビームラインの軸から外れ, ID2 からの 放射だけがビームラインにやって来る(Fig. 1a)。軸から 外れた光の振り角は200 µrad である。逆に, ID2 にバン プをつくると, ID1 の放射だけがビームラインに導かれる (Fig. 1b)。軸外への放射はビームラインの第1ミラーより 上流にあるアブソーバーやフロントエンド(FE) スリッ トで吸収される。バンプ軌道の位置を ID1 と ID2 で切り 換えれば, ビームラインにやってくる円偏光のヘリシティ を反転することができる。

THU の利点は、ビームラインに導くべき左右の円偏光 が、同じ軸上に放射される点である。BESSY 等で行われ ている手法は、同様に2台のアンジュレータを用いる が、左右円偏光をわずかに異なる方向に放射して共にビー ムラインに取り込み, 試料上の1点に再び集光するもの である⁹⁾。円偏光の切り替えは、バンプ軌道の切り替えで はなく、ビームラインの途中に置かれたチョッパーによっ て行うので、容易に反転スピードを上げることができる。 しかし、2つの異なる光軸を扱うため、光学素子の調整が 複雑化する。THU の手法では、電子軌道への影響から反 転スピードの制限はあるが,扱う光軸は1つである。よ って、ID1とID2で発光点から分光器までの距離が異な るという点はあるが、光学素子の調整は上記の手法より容 易である。他のヘリシティ反転の手法に、APPLE Ⅱ型ア ンジュレータに代表される "phasing" がある¹¹⁾。1 台のア ンジュレータを用いて磁石列の駆動(位相切り換え)によ ってヘリシティを反転する手法である。この場合、ヘリシ ティを反転しても発光点が変わらないというメリットがあ る。だが、phasingによる電子軌道への影響から反転ス ピードを上げるのが難しい。例えば, SPring-8 BL23SU で達成された反転周波数は0.1 Hzである11)。THUでは phasing より高速の切り替えが可能である。

BL25SUにおける現在の運転では、ヘリシティ反転は 一定周波数で連続的に行われる。ヘリシティ反転に関して ユーザが行う操作は「開始」と「終了」の2つである。 「開始」から「終了」までの間,光源側ではビームライン 側とは独立にヘリシティの交流反転を続ける。反転周波数 は,現在のところ1Hzと10Hzが選択できる。1Hz運転 でのバンプ軌道の励起波形は, Fig.2の上に示すような台 形波である¹⁵⁾。例えば, ID1 で on (バンプ励起), ID2 で off(バンプ非励起)の時間帯に ID2の放射(左回り円偏 光) がビームラインに来ている。その時間は0.3秒である。 バンプの切り替え時間、つまり偏光と光量が変化する時間 は0.2秒である。上述の0.3秒の時間帯に同期した参照信号 が、ID1, ID2 それぞれに対して光源側から実験ステーシ ョンに送信されている(Fig. 2下)。ユーザは、これを測定 のゲート信号として用い、左右それぞれの円偏光に対する データを取得する。一方, 10 Hz 運転のバンプ波形は Fig. 3のサイン波である¹⁶⁾。波形の山(もう1方の波形が谷)



Fig. 2 Trapezoidal patterns for the 1-Hz bump excitation (upper part) and synchronizing signals for measurements (lower part).



Fig. 3 Sine curves for the 10-Hz bump excitation.

のところで円偏光がビームラインに来る。ユーザが受け取 る参照信号も同じサイン波である。10 Hz 運転ではゲート 積算による測定ではなく、ロックインアンプを用いた高精 度検出を前提としている。これについては後で説明する。

2003年4月から1Hz運転でのユーザ利用を開始し,現 在まで蓄積リングの電子軌道に与える大きなトラブルも無 く,非常に安定した運転が行われている。現在では, BL25SUにおける全ユーザ課題の5割程度で1Hzへリシ ティ反転を利用した実験が行われている。10Hz運転は, 2003年9月にユーザタイム中での運転が可能となった。 現在まで,実験ステーション側の測定器系の調整を行って きたが,徐々にユーザ利用を開始しつつある。本稿では, 10Hz運転でのテスト測定の結果も紹介する。

3. XAS-CD 測定

BL25SU では,XAS,光電子顕微鏡 (PEEM),光電子 回折等の CD 測定にヘリシティ反転を用いている。ここで は,XAS の場合を例として,実際の測定器系を紹介す る。

3.1 1 Hz 反転

1 Hz ヘリシティ反転を用いた XAS-CD の測定器系を Fig. 4 に示す¹⁷⁾。XAS 測定は光電子全収量法で行っている。



Fig. 4 A schematic diagram of the XAS-CD measurement system for the 1-Hz helicity switching.



Fig. 5 Synchronizing signals and I0 signal under the 1-Hz helicity switching observed with an oscilloscope. The output voltage of the current amplifier for the I0 measurement is negative.

IO モニターとして、ビームラインの後置鏡のドレインカ レントを用いる。試料のドレインカレント(I)を後置鏡 のそれ(I0)で割り算したもの(I/I0)が吸収強度となる。 ID1 と ID2 のそれぞれから Fig. 2 の同期信号が送られてお り、これをゲートとして左右円偏光に対する吸収強度を測 定する。0.3秒のゲート時間に同期して効率よくデータを 積算するため、電流アンプの出力を VF 変換してカウン ターで測定する方法を採用した。XAS-CD 測定は、光エ ネルギー設定→左右円偏光の吸収強度取得→光エネルギー 設定→…の流れで進む。ヘリシティ反転は測定とは独立に 続いており、ゲート信号は常に光源から送られてくる。そ こで送信経路の途中に、光エネルギーの設定後だけカウン ターへのゲート信号を通すアナログ回路を設けた(図中の "Gate output")。この回路は、必要な積算時間に応じて通 過するゲート信号の回数を設定できる(Fig.4の例では1 回)。I, IOのそれぞれに対して ID1 用と ID2 用のカウン ターがあり、合計4チャンネルである。ゲート信号が送 られた後、それぞれのカウンターからデータを読めば、左 右円偏光に対する I, IO の値が得られる。

Fig. 5は、ID1、ID2のゲート信号と後置鏡の電流アンプの出力(注:マイナス出力)をオシロスコープで観測したものである。ID1の光とID2の光が交互にビームラインに来ている様子がわかる。Fig. 6に、Fe 金属の 2p 吸収端における XAS-MCDの測定例を示す¹⁷⁾。比較のため、ヘリシティ固定のまま、各エネルギー点で試料に印加する磁場(1.4 T)の方向を反転しながら測定した結果も示す。この場合、THUのバンプ軌道の励起は行わず、ID2のギャップを全開にしてID1からの光だけを使っている。両者の間で MCD の強度と形状が一致しており、1 Hz ヘリシティ反転の状態でも円偏光度が低下していないことがわかる。測定時間は磁場反転法に比べ、1/3程度に短縮されている。



Fig. 6 (a) Fe 2p absorption spectra measured by the 1-Hz helicity switching and (b) their difference (MCD). Open circles in (b) are MCD measured by the magnetic field switching at the sample.



Fig. 7 A schematic diagram of the XAS-CD measurement system for the 10-Hz helicity switching.

3.2 10 Hz 反転

交流かつ高速でヘリシティ反転を行う目的の一つは、ロ ックインアンプ(LIA)を用いた高精度測定である。XAS -CD測定では、吸収強度の1/100以下といった微小信号の 観測を必要とするケースが非常に多い。LIA は狭帯域バ ンドパスフィルターで、微小信号の測定に有効である。信 号周波数は高い方が有利であるが、ヘリシティ反転は現在 のところ10 Hz が上限である。検出信号が10 Hz とすると、 LIA の時定数は最低でも0.3 sec 程度は必要である。LIA の出力が安定するのに必要な時間は概ね時定数の10倍程 度なので、XAS 測定の各データ点での待ち時間を約 3 秒 と見積もると、現実的な XAS の測定時間として耐えそう である。ちなみに 1 Hz の場合には、待ち時間が約30秒も かかることになる。

LIA を用いた測定器系を Fig. 7 に示す¹⁸⁾。ヘリシティ反 転の部分を除くと、SPring-8のBL39XUにおける偏光変 調 MCD のシステムとほぼ同様である¹⁹⁾。I0, I の電流ア ンプの出力をアナログ除算器に掛けて吸収強度に対応する I/IOを出力し、LIA に入力する。吸収強度がCDを示す 場合,円偏光の10 Hz 反転によって I/I0 の強度が10 Hz で振動する。LIA は入力信号を周波数検出して、10 Hz 成 分の振幅,つまり CD 強度を出力する。一方,通常の電圧 計を用いて I/IO を長い時定数(例えば1秒程度)で測定 すると、振動する I/IO の平均値が測定でき、これが吸収 スペクトルとなる。測定の流れは、光エネルギー設定→I/ I0 平均値測定, CD 強度測定→光エネルギー設定→…の順 である。Fig. 8(a) (b) に Fe 金属における10 Hz 反転を用い た XAS-MCD のテスト測定の結果を示す¹⁸⁾。全体の測定 時間は約40分である。(c)では、低エネルギー領域で、 LIA を使わずに1Hz 反転で測定した結果と比較している。 10 Hz と1 Hz の測定時間はほぼ同じである。10 Hz 反転 ではノイズレベルが大幅に減少しており, LIA によるノ イズ除去の効果が確認できる。

10 Hz 反転での測定では,気をつけるべき点もある。まず, CD 強度を LIA で測定するため,測定結果のままで



Fig. 8 (a) Averaged Fe 2p absorption spectrum measured by the digital voltmeter. (b) Corresponding MCD spectrum measured by the 10-Hz helicity switching with the LIA. (c) Comparison of noise levels between the 10-Hz and 1-Hz helicity switching. For the 1-Hz helicity switching the measurement system in Fig. 4 was used.

は吸収強度に対する CD の絶対値が曖昧である。絶対値が 必要な場合には、CD 強度が良くわかっている参照試料を 測定するなどして規格化する必要がある。I/IOの割り算 にも気を付ける必要がある。ID1,2のバンプ波形は Fig.3 のサイン波であるが、偏光の切替りの時間で IO の強度が ゼロに近くなり, I/IOの値が発散してしまう。Fig.9は参 照信号 (ID1), I0 と I のアンプ出力 (注:マイナス出力), 除算器の出力(I/I0)をオシロスコープで観測した例であ る。偏光の切替りのところで IO 強度が無くなり、I/IO が 発散していることがわかる。これは, I/I0 にちょうど20 Hzの邪魔な信号がのっていることになり、LIAのフィル ターで除き切れない可能性も考えられる。この対策とし て,発散する信号部分をマスクする回路を作成し,LIA での検出への影響をなくす工夫を行っている。ちなみに, Fig. 8の測定はマスク回路無しで行われたものであるが, スペクトルの形状は磁場反転法で測定されたものとよく一 致しており、I/IOの発散部分による明らかな不具合は確 認できない。

以上をまとめると,ある程度 CD が大きく(目安として は吸収強度の1%以上), CD の絶対値が重要な測定には 1Hz 反転での測定が適しているだろう。一方, CD が非 常に小さく,通常の測定法では観測困難な CD スペクトル を S/N 良く観測したい場合には,10 Hz 反転による LIA 測定が威力を発揮する。目的に応じた使い分けが必要であ る。

3.3 ID ギャップの駆動

THUによるヘリシティ反転では、交流反転中でも蓄積 リングの電子軌道に影響を与えることなく ID ギャップの 駆動が可能である^{15,16}。よって、XAS-CD の測定中に、 各光エネルギーで常に光強度が最大になるように ID ギャ ップを最適化しながら測定することができる。アンジュ レータ放射の強度が最大のところで円偏光度も最大値をと るため、ID ギャップを固定で測定する場合よりも CD ス ペクトルの精度が高まる。現状では、簡易的にスキャンの 最初と最後のエネルギーで ID ギャップの最適値を求め、 途中はリニアに補間してギャップスキャンを行っている。 将来的にはギャップ対光強度の相関を求め、それに従って スキャンすれば、より精度の高い測定となるだろう。ギャ ップスキャンは 1 Hz, 10 Hz 反転共に行うことができる。



20msec/div

Fig. 9 Synchronizing, IO, I and I/IO signals under the 10-Hz helicity switching observed with an oscilloscope. The output voltages of the current amplifiers for the IO and I measurements are negative.

現在,ヘリシティ反転中にギャップスキャン可能なエネル ギー領域は0.22~2 keV である。分光器のエネルギー領域 もこれに対応している。

4. 性能評価

4.1 光の位置

THUによるヘリシティ反転では、ビームラインに導か れる左右円偏光の光軸は理想的には一致しているはずであ る。しかし、実際には何等かの要因で、ずれが発生する可 能性がある。光軸にずれがあると、実験ステーションで試 料上の光スポット位置にずれが発生する。試料に不均一性 がある場合、光スポットのずれによって偽の CD が発生 し、特に微小な CD を観測する場合に問題となる。

光軸の水平方向の角度に関しては、キッカーマグネット を利用して微調整することが可能である。つまり、ヘリシ ティ反転の際、本来はバンプ軌道を励起しない(ビームラ インへ光を供給する) 方の ID に微小なバンプを作って光 の角度を振り、ID1とID2の光軸の角度をそろえること ができる。この方法で調整した後,1Hz ヘリシティ反転 中の ID1, ID2 の光位置を水平方向に関して測定した結果 が Fig. 10 である¹⁷⁾。(a)は前置鏡の上流にある FE スリッ ト(光源から約29m)をスキャンして後置鏡のドレイン カレントを測定したもので、(b)は第2実験ステーション (光源から約79m)で試料の磁化に用いる永久磁石をスキ ャンして光を切りながら、下流で光強度を測定したもので ある。(b)でプロファイルが歪なのは,主に永久磁石の形 状のためと考えられる。フィッティングの結果、スポット のずれは(a)で±20 µm 以下, (b)の場合で±3 µm 以下で あった。水平方向のずれに関しては、CD 実験に問題のな い程度と考えている。鉛直方向のずれに関しては現在のと ころ未確認であるが、分光器の入口および出口スリットが 光の縦方向を切る配置にあるため12),水平方向のずれに 比べてスポットのずれは起こりにくいと期待される。最 近, BL25SU に PEEM 装置が導入され^{25,26)}, 実験ステー ションでの光スポット観測が容易に行えるようになった。



Fig. 10 Light intensity profiles along horizontal positions observed at (a) the front end slit and (b) the second experimental station.

縦方向の光位置に関しても、近々確認する予定である。

4.2 エネルギー差

ヘリシティ反転時に左右の円偏光で光エネルギーに差が ある場合にも、CD データの質が低下する。XAS-CD の 場合、CD が出ないはずの試料を測定したとしても、エネ ルギーに差があるとXAS の微分形の差分が現れてしま う。エネルギー差に関しては、ガスのXAS 測定を用いて 現在調査を進めている。ガスの吸収構造のエネルギー幅は 固体に比べて狭く、エネルギー差をより反映しやすい。こ れまでのところ、エネルギー差が FE スリットの位置と、 分光器スリットの光軸方向の位置に依存することがわかっ てきた。これは、主に ID1 と ID2 で分光器までの距離が 異なることによる効果ではないかと考えられる。

Fig. 11に FE スリット位置への依存性に関する調査結果 の例を示す。ここでは、Ne ガスの1s 内殻における XAS スペクトルを, Fig. 4 の計測システムを用いて1 Hz ヘリ シティ反転で測定している。分光器の分解能はE/ΔE ~8,000に設定されている。FE スリットは開口が2×2 mm, 光源の見込み角で~70 µrad に設定されている。こ れは、この光エネルギーにおける基本波の発散の半値幅程 度である。Fig. 11(a)が XAS スペクトルで,(b)~(d)が左 右円偏光に対する XAS の差分である。(b)~(d)では、 FE スリット中心位置を鉛直方向に相対的に0.4 mm (14 *µ*rad) ずつ移動して測定している。(b), (d)で明らかに XASの微分形の構造が見られ、さらに(b)と(d)では符号 が逆転していることがわかる。(c)では微分形の構造がノ イズレベル程度に小さくなっている。これは, (b), (d)に 比べ,(c)の場合に FE スリットがより光軸中心をとらえ ているためと考えられる。(c)には、比較のため、XASス ペクトルを故意に1meVだけシフトして差分を取ったも の(赤の実線)を重ねている。実験データでは吸収ピーク のところでノイズが大きいが、1 meV 程度のエネルギー ずれはあるかもしれない。データの精度を上げてさらにエ ネルギー差を追い込む必要がある。(b), (d)で差分の符号 が反転していることを考慮すると、エネルギーが一致する 点が存在するはずである。ガスの XAS スペクトルでエネ ルギー差を検出限界まで追い込めば、吸収構造がよりブ ロードな固体の測定には問題にならないであろう。今後, さらに調整を進める。

5. 利用実験

BL25SUで現在行われている,ヘリシティ反転を用いた測定について簡単に紹介する。

5.1 XAS-MCD

従来の XAS-MCD スペクトルの測定は、円偏光のヘリ シティを固定して試料に印加する磁場の方向を反転しなが



Fig. 11 Energy difference between ID1 and ID2 measured at the Ne 1s absorption edge depending on the vertical position of the FE slit.

ら行っていた。この方向は簡便であるが、磁場反転によっ て試料ホルダーに発生する渦電流の力で試料位置が変動し てデータの質を劣化させるため、速い反転は難しい。微小 な MCD を観測する場合は、装置の安定性や試料表面の時 間的な劣化の影響を避けるため、短時間での測定が必要で ある。3.1でも述べたが、1 Hz ヘリシティ反転では磁場反 転法に比べ、測定時間が1/3に短縮されている。円偏光の 高速反転による測定は、MCD 測定の高精度化という点で 効果的である。

精度の向上だけでなく、ヘリシティ反転が本質的に必要 な実験もある。ここでは、ヘリシティ反転によって可能と なったユーザ実験の例を紹介する。強磁性体 Sm_{1-x}Gd_xAl₂ (x=0.018)の磁化は、まるでフェリ磁性体のようにキュ リー温度より低温側のある温度点(T_{comp})で消失してし まう²⁰⁾。Adachiらは、Sm³⁺(4f⁵)ではスピン磁気モー メント(M_s)と軌道磁気モーメント(M_o)の大きさが拮 抗するため、M_sとM_oがフェリ磁性的な振る舞いを示し ていると考えた²⁰⁾。これをQiao等は、XAS-MCDの温度 依存性の測定で検証した(Fig. 12)²¹⁾。測定はすべて外部 磁場を掛けない残留磁化の状態で、1 Hz ヘリシティ反転 で行われた。特にT=T_{comp}ではマクロな磁化が消失する



Fig. 12 MCD spectra of $Sm_{1-x}Gd_xAl_2$ (x = 0.018) at the Sm 3*d* absorption edge²¹).

ため、磁場反転の手法は使えず、ヘリシティ反転でなけれ ば実験できない。Fig. 12 中で、実線(破線)は $T > T_{comp}$ ($T < T_{comp}$) で磁化した後に外部磁場を除いた状態で試料 温度を変化させた場合である。両者で MCD の符号が反転 していることがわかる。また、 T_{comp} においても MCD が 観測され、マクロな磁化が消失する温度でも M_s あるいは M_o が長距離秩序を持つことがわかる。理論計算との比較 から $T < T_{comp}$ では M_o が、 $T > T_{comp}$ では M_s がマクロな 磁化を担うことが判明した。この様に、残留磁化で測定す る必要がある場合には、ヘリシティ反転法が不可欠であ る。

5.2 元素選択磁化測定

高速ヘリシティ反転は, XAS-MCD を利用した元素選 択磁化測定にも必要である。この手法では,ある元素の吸 収端で MCD 強度の外部磁場に対するヒステリシスを測定 する。MCD は磁化の大きさに比例し、かつ、吸収端は元 素固有であるため、その結果は元素選択的な磁化曲線とみ なせる²²⁾。化合物磁性体や磁性多層膜の研究にとって有 力な測定法である。ヒステリシス測定では、磁場を連続的 に走査する一筆書きの測定が必要であり、各データ点で磁 場を反転して MCD を測定することができない。よって、 円偏光のヘリシティを反転して MCD を測定する必要があ る。BL25SUでは、最大磁場1.9Tの電磁石とヘリシティ 反転を組み合わせて元素選択磁化測定を行っている²³⁾。 Fig. 13 に, 1 Hz ヘリシティ反転で測定した準結晶 Al₄₀ Mn₂₅Fe₁₅Ge₂₀と近似結晶Al₄₀Mn₄₀Ge₂₀の測定例を示 す²⁴⁾。今後,10Hz ヘリシティ反転を用いることにより, より微小な磁化のヒステリシス曲線を精度良く測定できる ようになると期待される。磁化曲線は磁性研究に携わる多 くの研究者にとって馴染み深いものなので、この手法は XAS-MCD 測定の経験の無いユーザにも親しみやすいも のと思われる。今後、ユーザ層の拡大が期待される。



Fig. 13 Element-specific magnetization hysteresis curves of quasicrystalline (QC) $Al_{40}Mn_{23}Fe_{15}Ge_{20}$ and approximantcrystalline (APC) $Al_{40}Mn_{40}Ge_{20}^{24)}$.

5.3 光電子顕微鏡

XAS-MCD を光電子顕微鏡(PEEM)と組み合わせれ ば、強磁性体の磁区観測が可能となる^{2,3)}。XAS-MCD で は、固体表面からの二次電子放出強度に MCD に比例した 差が発生する。この強度差を PEEM でイメージングし, 磁性体表面の磁区構造を観測する。通常は、あるヘリシテ ィの円偏光で一定時間(例えば数十秒)の画像の溜め込み をした後、アンジュレータの位相切り換え等でヘリシティ を反転して同じ測定をし、最後に画像の差分を出す。しか し、顕微鏡測定の場合、例えば試料冷却等による試料位置 のドリフトが画像の質を落とすので、左右円偏光の画像測 定の時間間隔をできる限り短くしたい。よって、この場合 にも高速ヘリシティ反転が有効となる。BL25SUには ELMITEC 社の PEEMSPECTOR を装備した PEEM 装 置が設置されており、1Hzヘリシティ反転に同期した画 像取得が行われている^{25,26)}。放射光を用いた測定での空間 分解能は,現在のところ100 nm 程度である。BL25SU に

おける PEEM を用いた磁区観測は始まったばかりである が、今後の磁性材料研究への貢献に期待が持たれる。

5.4 MCD 以外の CD 実験

ヘリシティ反転を利用したユニークな測定法として, Daimon等によって行われている光電子回折を利用した立 体原子顕微鏡がある。励起光に円偏光を用いると,光電子 回折のピークパターンが無偏光の場合に期待される位置か ら回転する²⁷⁾。左右の円偏光で観測した2枚の光電子回 折画像(前方散乱ピークパターン)が,ちょうど光電子の エミッター原子から見た周りの原子の立体写真になる⁴⁾。 BL25SUに設置されている二次元表示型球面鏡分析器²⁸⁾ を用い,1Hz ヘリシティ反転と同期した測定が行われて いる。

最近,軟X線円偏光を用いた生体物質のXASにおける NCD 観測が初めて報告され,話題を呼んだ⁵⁾。これは, SPring-8のBL23SUにおいて,APPLE II 型アンジュ レータを用いて0.1 Hz のヘリシティ反転で測定されたも のである¹¹⁾。NCD 測定では,軟X線照射による生体試料 の損傷を最小限に抑えるため,短時間の測定が不可欠であ る。そのためには,高速のヘリシティ反転が必要である。 また,生体物質で期待される NCD は吸収強度の1/1000程 度という微小なものであり,10 Hz ヘリシティ反転による LIA を用いた測定が効果を発揮すると期待される。 BL25SU でも XAS-NCD の測定に向けた準備を進めてい る。

6. おわりに

SPring-8の BL25SU で行われている軟 X 線円偏光のへ リシティ反転を用いた CD 測定について、その性能と利用 の現状を報告した。光スポットの縦方向の観測やエネル ギー差の追い込みなど, まだまだ調整の必要な点も多い が、高速のヘリシティ反転を安定して利用することができ るビームラインは世界的に見ても極めて少ない。利用実験 の現場では、観測を要求される CD がますます微小化して いることを痛感する。高速ヘリシティ反転を用いた CD 測 定を今後ますます洗練させ、そのような要求に答えていき たい。ここで紹介した BL25SU で現行の実験以外にも, ヘリシティ反転が活用できる CD 測定が多くある。例え ば、スピン分解共鳴光電子分光のCDでは、反強磁性体の スピン偏極電子状態が観測できる29)。また,発光分光の MCD³⁰⁾等の光検出測定は、そのバルク敏感性から今後の 発展に期待がもたれる。今後、機会があればこのような実 験にも挑戦してみたい。読者の中でも、ヘリシティ反転の 利用方法にアイデアや要望のある方は是非ご提案いただき たい。現場スタッフとして、出来る限りの協力をしていき たい。

謝辞

ここで紹介した内容は多くの方々の成果の集約である。 ツインヘリカルアンジュレータに関する部分は、北村英男 氏(理研)を初めとする SPring-8 挿入光源グループの成 果である。特に原徹(理研),白澤克年(理研)の両氏は ヘリシティ反転に関わる装置開発と調整を行われた。キッ カーマグネットの制御系は中谷健(原研)と竹内政雄 (JASRI)の両氏を中心とする SPring-8 制御グループによ って整備された。斎藤祐児氏(原研)は BL25SU の建設 に尽力され、本成果の基礎を築かれた。木村洋昭氏 (JASRI) には各グループ間の調整に尽力頂いた。松下智 裕氏(JASRI)には,XAS-CD 測定器の開発に御協力い ただいた。松下氏は、PEEM や光電子回折の画像取得の ソフトウェア開発も行った。中村哲也氏(JASRI)は電磁 石 MCD 装置の開発を行われ, XAS-CD の調整実験に御 協力頂いた。脇田高徳氏(JASRI)は PEEM 装置の開発 を行われた。なお、電磁石 MCD と PEEM 装置は文科省 ナノテクノロジー総合支援プロジェクトによって導入され たものである。二次元光電子分光装置の整備は郭方准氏 (JASRI)が尽力された。鈴木基寛氏(JASRI)には測定 器に関して有益な情報を多く頂いた。工藤統吾氏(JASRI) には XAS-CD 測定に使用する電子回路を開発して頂い た。広野等子氏(JASRI)には XAS-CD の測定ソフトを 開発して頂いた。小林啓介氏(JASRI)には仕事を進める に当たっての環境整備にお力を頂いた。ビームラインでの 性能評価に関して、大橋治彦氏、木下豊彦氏をはじめとす る JASRI 軟X線関係者の方々に有意義な議論をして頂い た。広島大学の喬山、木村昭夫の両氏には Sm_{1-x}Gd_xAl₂ のデータを提供して頂いた。最後に、このプロジェクトは SPring-8利用者懇談会の固体電子物性サブグループの要 望からスタートしたものであり,BL25SU建設期に尽力 された菅滋正氏(大阪大学)を初めとするサブグループメ ンバーの皆様に感謝申し上げる。

参考文献

- 1) C. T. Chen, F. Sette, Y. Ma and S. Modesti: Phys. Rev. B 42, 7262 (1990).
- J. Stöhr, Y. Wu, B. D. Hermsmeier, M. G. Samant, G. R. Harp, S. Koranda, D. Dunham and B. P. Tonner: Science 259, 658 (1993).
- W. Kuch, J. Gilles, S. S. Kang, S. Imada, S. Suga and J. Kirschner: Phys. Rev. B 62, 3824 (2000).
- 4) H. Daimon: Phys. Rev. Lett. 86, 2034 (2001).
- M. Tanaka, K. Nakagawa, A. Agui, K. Fujii and A. Yokoya: Physica Scripta. **T115**, 873 (2005).
- 6) 原 徹:放射光 13,3 (2000).
- T. Hara, T. Tanaka, T. Tanabe, X.-M. Maréchal, K. Kumagai and H. Kitamura: J. Synchrotron Rad. 5, 426 (1998).
- S. N. Jasperson and S. E. Schnatterly: Rev. Sci. Instrum. 40, 761 (1969).
- K. J. S. Sawhney, F. Senf, M. Scheer, F. Schäfes, J. Bahrdt, A. Gaupp and W. Gudat: Nucl. Instr. and Meth. A 390, 395

(1997).

- 10) T. Schmidt, G. Ingold, A. Imhof, B. D. Patterson, L. Patthey, C. Quitmann, C. Schulze-Briese and R. Abela: Nucl. Instr. and Meth. A 467-468, 126 (2001).
- 11) A. Agui, A. Yoshigoe, T. Nakatani, T. Matsushita, Y. Saitoh, A. Yokoya, H. Tanaka, Y. Miyahara, T. Shimada, M. Takeuchi, T. Bizen, S. Sasaki, M. Takao, H. Aoyagi, T. P. Kudo, K. Satoh, S. Wu, Y. Hiramatsu and H. Ohkuma: Rev. Sci. Instrum. 72, 3191 (2001).
- 12) Y. Saitoh, T. Nakatani, T. Matsushita, T. Miyahara, M. Fujisawa, K. Soda, T. Muro, S. Ueda, H. Harada, A. Sekiyama, S. Imada, H. Daimon and S. Suga: J. Synchrotron Rad. 5, 542 (1998).
- 13) Y. Saitoh, H. Kimura, Y. Suzuki, T. Nakatani, T. Matsushita, T. Muro, T. Miyahara, M. Fujisawa, K. Soda, S. Ueda, H. Harada, M. Kotsugi, A. Sekiyama and S. Suga: Rev. Sci. Instrum. 71, 3254 (2000).
- 14) Y. Saitoh, H. Kimura, Y. Suzuki, T. Nakatani, T. Matsushita, T. Muro, T. Miyahara, M. Fujisawa, K. Soda, S. Ueda, A. Sekiyama, S. Imada and S. Suga: Nucl. Instr. and Meth. A 467-468, 553 (2001).
- 15) T. Hara, K. Shirasawa, M. Takeuchi, T. Seike, Y. Saitoh, T. Muro and H. Kitamura: Nucl. Instr. and Meth. A 498, 496 (2003)
- 16) K. Shirasawa, T. Hara, M. Takeuchi, A. Hiraya and H. Kitamura: API Conference Proceedings 705 (the conference proceedings of SRI2003), 191 (2004).
- T. Muro, Y. Saitoh, H. Kimura, T. Matsushita, T. Nakatani, 17) M. Takeuchi, T. Hirono, T. Kudo, T. Nakamura, T. Wakita, K. Kobayashi, T. Hara, K. Shirasawa and H. Kitamura: AIP Conference Proceedings 705 (the conference proceedings of SRI2003), 1051 (2004).
- T. Muro, T. Nakamura, T. Matsushita, H. Kimura, T. 18) Nakatani, T. Hirono, T. Kudo, K. Kobayashi, Y. Saitoh, M. Takeuchi, T. Hara, K. Shirasawa and H. Kitamura: J. Electron Spectroscopy and Related Phenomena 144-147, 1101 (2005).
- 鈴木基寛:放射光 13,12 (2000). 19)
- H. Adachi and H. Ino: Nature 401, 148 (1999). 20)
- 21)S. Qiao, A. Kimura, H. Adachi, K. Iori, K. Miyamoto, T. Xie, H. Namatame, M. Taniguchi, A. Tanaka, T. Muro, S. Imada and S. Suga: Phys. Rev. B 70, 134418 (2004).
- C. T. Chen, Y. U. Idzerda, H.-J. Lin, G. Meigs, A. Chaiken, 22)G. A. Prinz and G. H. Ho: Phys. Rev. B 48, 642 (1993).
- 23) T. Nakamura, T. Muro, F. Z. Guo, T. Matsushita, T. Wakita, T. Hirono, Y. Takeuchi and K. Kobayashi: J.

Electron Spectroscopy and Related Phenomena 144-147, 1035 (2005).

- 24)T. Nakamura, Y. Yokoyama, N. Kamakura, T. Matsushita, T. Hirono, T. Muro and K. Kobayashi: Nucl. Instr. and Meth. B, in print.
- 25) F. Z. Guo, T. Wakita, H. Shimizu, T. Matsushita, T. Yasue, T. Koshikawa, E. Bauer and K. Kobayashi: J. Phys.: Condens. Matter 17, S1363 (2005).
- 26)小林啓介,郭 方准,脇田高徳,木下豊彦:SPring-8利用 者情報 10, 112 (2005).
- 27)H. Daimon, T. Nakatani, S. Imada, S. Suga, Y. Kagoshima and T. Miyahara: Jpn. J. Appl. Phys. 32, L1480 (1993).
- 28) M. Kotsugi, Y. Miyatake, K. Enomoto, K. Fukumoto, A. Kobayashi, T. Nakatani, Y. Saitoh, T. Matsushita, S. Imada, T. Furuhata, S. Suga, K. Soda, M. Jinno, T. Hirano, K. Hattori and H. Daimon: Nucl. Instr. and Meth. A 467-468, 1493 (2001).
- L. H. Tjeng, B. Sinkovic, N. B. Brookes, J. B. Goedkoop, R. 29)Hesper, E. Pellegrin, F. M. F. de Groot, S. Altieri, S. L. Hulbert, E. Shekel and G. A. Sawatzky: Phys. Rev. Lett. 78, 1126 (1997).
- 30) C. F. Hague, J-M. Mariot, P. Strange, P. J. Durham and B. L. Gyorffy: Phys. Rev. B 48, 3560 (1993).



室 隆桂之 財団法人 高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門 E-mail: muro@spring8.or.jp 専門:軟×線分光実験 [略歴]

1999年大阪大学大学院基礎工学研究科 博士課程修了,理学博士。同年4月か ら高輝度光科学研究センター研究員。 SPring-8 BL25SUのBL 担当としてユ ーザ支援や装置の管理・高度化等に従 事。実験手法としては磁気円二色性、光 電子分光などが専門。2001年からヘリ シティ反転を用いた CD 測定のための装 置開発と調整に着手。CD 測定の高精度 化に取り組む。

Soft x-ray circular dichroism measurements using helicity switching of helical undulator radiation by twin helical undulators

Takayuki MURO JASRI/SPring-8, 1–1–1 Kouto, Mikazuki, Sayo, Hyogo 679–5198, Japan

Abstract Helicity switching of helical undulator radiation has become available at a soft x-ray beamline BL25SU in SPring-8. Fast helicity switching makes it possible to detect signals of left- and right-hand circular polarization for circular dichroism (CD) measurements with a short time interval. The short-time detection is important to improve the data quality of CD measurements. Furthermore, the high-precision measurement using a lock-in amplifier is enabled by the fast helicity switching. This will be a powerful tool to detect slight CD like natural CD of biological materials. The present status of CD measurements at BL25SU is reported.